

MPI TS2000 Series | 200 mmオート・プローバー

DC/CV、RF、ハイパワー測定用オート・プローバー

一体型暗箱(TS2000-D/-DP)

- 遮光が必要な測定に遮光環境を提供
- 測定が便利に行える開閉設計
- 安全な測定のためのインターロック機構 (TS2000-DP)
- パラメトリック、ハイパワー測定器との接続のためのサイドパネル
- サービス性の高い取り外しの可能なバックプレーン
- LED照明

ポジションおよびハイパワープローブ

- 最大RF 4台またはDC10台まで搭載可能
- さまざまなポジションより選定可能
- 測定用途に合わせて、同軸、トライアキシャル、ケルビンアームのラインアップ
- 高電圧プローブ(トライアキシャル3 kV/5 kV・10 kV同軸)、大電流プローブ(~100 A)

プローブ・ブラテン

- 高剛性、安定設計
- RFポジション用角型調整器
- エアークーリング内蔵ブラテンで熱安定性設計

温度制御

- 組み込まれたタッチパネルにより温度制御
- 暗箱前面にタッチパネルを設置することにより簡単にすぐに温度の制御が可能に

モジュラー式チャック

- さまざまな常温、温度チャック
- トライアキシャル/同軸チャックより選定
- 広温度範囲に対応可能(下限温度20°Cから上限温度300°Cまで)
- フィールドにてアップグレード可能



オプション

- セカンド・モニタ
- 計測器トレイ (TS2000)
- さまざまな計測器との接続のための多種サイド・パネルのご用意(TS2000-D/-DP)

顕微鏡および顕微鏡オプション

- 堅牢な顕微鏡ブリッジ・マウント(保持機構)
- 50××50 mm XYリニア機構 (マニュアル・プログラマブル)
- さまざまな顕微鏡より選定可能
- MPI単眼鏡筒SZ10/12倍ズームMZ12
- 高倍率顕微鏡FS70/PSM-1000
- 2MP SENTIO® コントロールのカメラ用意

プローバー制御ソフトウェアSENTIO®

- 簡単で直感的な操作、画期的なマルチ・タッチ式コントロールによりトレーニング時間を大幅に削減
- スクロール、ズーム、ムーブコマンドはスマートフォンの操作と似ているため誰でもすぐに操作が可能
- 現在使用中のアプリケーションから他のアプリケーションへの移動は指をスワイプするだけで可能
- RF校正用ソフトウェアQAibria®はSENTIO®と完全統合されており、同じコンセプトのもとに設計されているため、非常に簡単に使いこなすことが可能
- リモート制御用GPIB, TCP/IPインタフェース

ソフトウェア・コントロール・パネル

- より早く、より安全に、より簡単にプローバーを制御できるようコントロール系統が集約
- キーボードおよびマウスは操作しやすい位置に

一体型防振台

- 高性能防振機能を提供(オプション)
- 省スペース設計
- 測定器用トレイの設置によりケーブル長を短くし測定をより確実なものに(オプション)